



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种旋转横向磁场耦合轴向磁场辅助电弧离子镀装置

文献类型: 专利

作者 赵彦辉、肖金泉、于宝海

发表日期 2016-03-30

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 赵彦辉、肖金泉、于宝海

中文摘要 一种旋转横向磁场耦合轴向磁场辅助电弧离子镀装置

公开日期 2016-03-30

申请日期 2013-11-28

语种 中文

专利申请号 201310632153.3

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/78750>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 赵彦辉、肖金泉、于宝海. 一种旋转横向磁场耦合轴向磁场辅助电弧离子镀装置. 2016-03-30.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
27	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。